

VSEBINA

- Mikroelektronski laboratorij na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo (L. Trontelj)

- Tanke plasti v sodobnih zasteklitvah (V. Nemanič)

- Nanašanje optičnih tankih plasti (A. Demšar, J. Lindav)

- Mehanske napetosti v vakuumskih tankih plasteh (P. Panjan, B. Navinšek, A. Demšar)

- Netokovno nanašanje prevlek Ni-P na Al in zlitine (S. Jerič, M. Kocmur)

- Nasveti (J. Gasperič)

- Novice DVT Slovenije

- Izobraževanje

- Obvestila

- Andreju Banovcu v spomin

Slika na naslovni strani:

Vezje za mobilni telefonski aparat, ki je bilo načrtovano in izdelano v laboratoriju za mikroelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.

-
- VAKUUMIST
 - Izdaja Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije
 - Glavni in odgovorni urednik Peter Panjan
 - Uredniški odbor: Andrej Banovec, Andrej Demšar, dr. Jože Gasperič (urednik za področje vakuumске tehnike in sistemov), dr. Monika Jenko (urednica za področje vakuumске metalurgije), dr. Alojzij Krizman, mag. Vinko Nemanič, Andrej Pregelj, dr. Vasilij Prešern, mag. Bojan Povh in dr. Anton Zalar
 - Lektorja: dr. Jože Gasperič in mag. Bojan Povh
 - Naslov: Uredništvo Vakuumista, Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, Teslova 30, 61000 Ljubljana, tel. (061)267-341
 - Številka žiro računa: Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije, 50101-678-52240
 - Grafična obdelava teksta Jana Štrušnik
 - Grafična priprava in tisk Biro M, Žibertova 1, Ljubljana
 - Naklada 400 izvodov,

Revijo sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo.